EST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-348327

(43) Date of publication of application: 15.12.2000

(51)Int.Cl.

G11B 5/667

(21)Application number: 11-162024

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

09.06.1999

(72)Inventor: FUTAMOTO MASAAKI

HONDA YUKIO

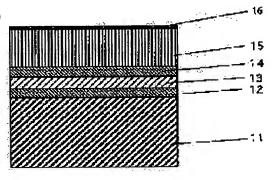
HIRAYAMA YOSHIYUKI KIKUKAWA ATSUSHI YOSHIDA KAZUYOSHI

(54) PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING MEDIUM AND MAGNETIC RECORDING AND REPRODUCING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a perpendicular magnetic recording medium improved so as to be suitable for high-density magnetic recording at a high speed and a recording and reproducing device using the same.

SOLUTION: The lining magnetic film layers of the perpendicular magnetic recording medium having a perpendicularly magnetized film 15 via the lining magnetic film layers on a nonmagnetic substrate 11 are composed of ≥3 layers of multilayered films including at least one magnetic films 12 and 14 and at least one nonmagnetic film 13. The nonmagnetic film 13 is composed of any of Ti, Hf, Zr, Mn or alloy metals essentially consisting of these elements, Ce, Si or semimetals essentially consisting of these elements or a compound selected from an oxide, carbide, boride and nitride, by which the surface flatness, medium S/N and high-frequency recording characteristics of the perpendicular magnetic recording medium are improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.06.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

24.10.2001

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国物許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出車公開登号 特開2000-348327 (P2000-348327A)

(43)公開日 平成12年12月15日(2000.12.15)

(51) Int.CL'

識別配号

FI G11B 5/667 デーマコー)*(参考) 5 D 0 0 6

G11B 5/667

(21)出度番号

特度平11-162024

(22)出鎖日

平成11年6月9日(1998.6.9)

(71) 出顧人 000005108

株式会社日立製作所

京京都千代田区特田駿河台四丁目6番地

(72) 発明者 二本 正昭

東京都国分寺市東恋ヶ在一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 本多 幸雄

東京都国分夺市東湾ヶ雄一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所內

(74)代謝人 100091098

弁理士 平木 祐輔

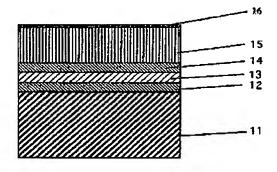
最終質に続く

(54) 【発明の名称】 垂直磁気記録媒体及び磁気記録再生装配

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 高速で高密度磁気記録に適するように改良された垂直磁気記録媒体及びこれを用いた記録再生装置を提供する。

【解決手段】 非磁性基板上 1 1 に裏打磁性膜層を介して設けられた垂直磁化膜 1 5 を有する垂直磁気記録媒体において、前記裏打磁性膜層は少なくとも 1 程の磁性膜 1 2 、 1 4 と少なくとも 1 程の非磁性膜 1 3 とを含む 3 屈以上の多屈膜から構成されており、前記非磁性膜 1 3 は T i, H f、 Z r, M n もしくはこれらの元素を主成分とする台金金属、C e、 S 1 もしくはこれらの元素を主成分とする半金属、あるいは酸化物、炭化物、ほう化物、窒化物から選ばれた化合物のいずれかとすることにより、金直磁気記録媒体の表面平坦性、媒体S / N、高国被記録特性を改善する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 非磁性基板上に裏打磁性膜層を介して設 けられた豊直磁化膜を有する垂直磁気記録媒体におい

前記裏打磁性験層は少なくとも1種の磁性膜と少なくと 61種の非磁性膜とを含む3層以上の多層膜から構成さ れており、前記非磁性順はTi, Hf. 2r, Mnもし くはこれらの元素を主成分とする台金金属、Ge、Si もしくはこれらの元素を主成分とする半金層、あるいは 酸化物、炭化物、ほう化物、窒化物から選ばれた化合物 10 のいずれかであることを特徴とする垂直磁気記録媒体。 【 請求項 2 】 請求項 1 記載の垂直磁気記録媒体におい て、前記化台物はS 1 O2, A 12O2, 2 r O2、Mg O もしくはCaO、又はこれらの酸化物の混晶酸化物であ ることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

いて、前記磁性膜はCo基、Fe基又はNi基の合金で あることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【語求項4】 語求項3記載の垂直磁気記録媒体におい f. Mo. W). $N_1-Co-Y(Y=2r. T_1)$ Hf. Mo. W), 又はFe-S1-Z(2=B, A !) であることを特徴とする量直磁気記録媒体。

【語求項5】 語求項1記載の垂直磁気記録媒体におい て、前記裏打磁性順層は少なくとも2種類の磁性膜と少 なくとも1種類の非磁性膜から機成される3層以上の多 **層膜からなることを特徴とする垂直磁気記録媒体。**

【請求項6】 請求項5項記載の垂直磁気記錄媒体にお いて、前記磁性膜はいずれも単独では保磁力が200e 以下の敏磁気特性を示す磁性膜であることを特徴とする 30 孟直磁気記錄媒体。

【請求項7】 請求項5項記載の垂直磁気記録媒体にお いて、少なくとも一つの磁性膜が非晶質構造を持つこと を特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項8】 請求項5項記載の金直磁気記録媒体にお いて、少なくとも一つの磁性膜が保磁力1000e以上 の硬砂気特性を示すことを特徴とする垂直磁気配録媒

【請求項9】 請求項8項記載の垂直磁気記録媒体にお 分とする台金、Fe-Pt系台金、Sm-Co系合金又 はNd-Fe系合金であることを特徴とする垂直磁気記 錄媒体。

【請求項10】 請求項1~9のいずれか1項記載の量 直磁気記録媒体において、前記裏打磁性膜層の厚さが1 On m以上5μm以下であることを特徴とする垂直磁気 記錄媒体。

【註求項11】 請求項1~9のいずれか1項記載の意 直越気記録媒体において、前記裏打磁性膜層の厚さが3 Onm以上200mm以下であることを特徴とする意直 50 直磁気影線に適した媒体の構造などが提案されている。

磁気記録媒体。

【鼬求項12】 請求項1~11のいずれか1項記載の 垂直磁気記録媒体において、前記垂直磁化膜がCo合金 **承垂直磁化膜であることを特徴とする垂直磁気記録媒**

【鼬求項13】 請求項1~12のいずれか1項記載の 垂直磁気記録媒体において、前記垂直磁化膜の表面で測 定した表面起伏Raが5nm以下であることを特徴とす る垂直磁気記録媒体。

【記水項14】 磁気記録媒体と、前記磁気記録媒体を 回転駆動する磁気記録媒体駆動部と、記録ヘッド及び再 生ヘッドを備える磁気ヘッドと、前記磁気ヘッドを駆動 する磁気ヘッド駆動部と、磁気ヘッドの記録再生信号を 処理する信号処理部とを含む磁気記録再生感置におい

前記磁気記録媒体として請求項1~13のいずれか1項 記載の垂直磁気記録媒体を用い、前記再生ヘッドとして GMR効果もしくはTMR効果を利用する再生ヘッドを 用い、前記磁気ヘッドと垂直磁気記録媒体の距離が20 て、前記磁性膜はCo-Nb-X(X=2g、Ti、H 20 nm以下になるように調整された条件で面記録密度20 Gb/inf以上を達成することを特徴とする磁気記録 再生装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高密度磁気記録に 適する量直磁気記録媒体及びこれを用いた磁気記録再生 装置に関する。

[0002]

【従来の技術】現在真用化されている磁気ディスク装置 は、面内磁気記録方式を採用している。ディスク基板面 と平行な方向に磁化し易い面内磁気記録媒体に基板と平 行な面内磁区を高密度に形成することが技術課題となっ ている。この方式で面記録密度、特に徐記録密度を伸ば すためには、面内磁気記録媒体の保磁力を向上するとと もに記録磁性膜の厚さを低減することが必要である。保 磁力が4 k O e を超えると、磁気ヘッドによる記録が困 競になり、また磁性膜の厚さがCo合金系磁性膜では1 5 nm以下になると熱揺らぎのために記録磁化強度が時 間の経過につれて減少する問題が発生する。面内記録方 いて、前記硬姓気特性を示す磁性膜がCo,Coを主成 40 式は、隣接する記録ビットの磁化が互いに向あっており 境界に幅をもった磁化遷移領域が形成されるという本質 的な問題があるため、主として前記の理由が原因で20 Gb/ini以上の面記録密度を実現するためには、狡 術的な困難が予想されている。

> 【0003】垂直遊気記録方式は薄膜媒体の膜面に垂直 に磁化を形成する方式で、記錄原理や媒体ノイズの発現 機構が従来の面内磁気記録媒体の場合とは異なる。一直直 磁気記録方式は隣接する磁化が逆平行になるために、本 質的に高密度磁気配線に適した方式として注目され、量

金直磁気記録方式には、単層の垂直磁化膜を用いる方式 と垂直磁化膜に裏打磁性膜を設ける方式がある。裏打磁 性膜を持つ2層垂直磁気記録媒体を用いる技術は、例え IZIEEE Transaction on Magnetics, Vol.MAG-20, No.5, September 1984, pp.657-662, "Perpendicular Magnet ic Recording-Evolution and Future"に記述されてい る。この方式の垂直磁気記録媒体としては、パーマロイ などの軟盤性膜層からなる裏打層上にCo-Cr合金か ちなる垂直磁化膜を設けた媒体が検討されている。 [0004]

【発明が解決しようとする課題】2層垂直避気記録媒体 を用いる垂直磁気記録方式により200ヵ/! n'以上 の高密度磁気記録が可能な磁気記録再生装置を実用化す るためには、媒体ノイズの低下と媒体表面の平坦化が不 可欠である。さらに高速で記録再生を行うためには、記 録媒体の磁化反転速度が高層波記録再生に十分追随する ことが必要である。媒体ノイズは、垂直磁化膜と裏打磁 性膜の双方から発生しており、特に裏打磁性膜から発生 するスパイク状のノイズが問題となっていた。このよう なノイズの例は、例えばIEEE Transaction on Magnetic 20 s, Vol.NAG-20, No.5, September 1984, pp.663-668, " Crucial Points in Perpendicular Recording に記述さ

【0005】とのような問題に対して、裏打磁性膜の下 部に面内磁化膜を形成する方法が、例えば日本応用磁気 学会誌、Vol.21, Supplement No.S1, pp.104-108, "3 層垂直媒体の高S/N化及び記録信号の安定性"に見ら れるように提案されているが、20Gb/1ni以上の 高密度磁気記録が可能な磁気記録再生装置を実用化する ためには必ずしも十分ではなかった。さらに高密度、高 30 **速記録のために必要な媒体としての条件である。 表面の** 平坦化と高周波特性に関しては有効な方法は殆ど提案さ れていない。

れている。

【0006】本発明は、垂直磁気記録のこのような現状 に鑑み、20Gb/1n'以上の高速、高密度記録密度 を実現するための低ノイズ特性、泉面の平坦性、高周波 応答特性を持つ垂直磁気記録媒体を提供し、高密度記録 再生鉄匠の実現を容易ならしめることを目的とする。 [0007]

【課題を解決するための手段】低ノイズ特性、表面の平 40 坦性、高周波応答特性を持つ量直磁気配線媒体を実現す るために本発明では、非磁性基板上に裏打磁性膜層を介 して垂直磁化膜、保護調滑膜が設けられた垂直磁気記録 媒体において、裏打磁性瞬層を少なくとも1種の磁性膜 と少なくとも1種の非磁性膜からなる3層以上の多層膜 から構成する。

【0008】裏打磁性膜に起因するノイズを低減するた めには、
哀打磁性膜の磁区構造を微細化するとともに磁 性膜中に存在する磁壁が容易に動かないように固定する

の磁性膜と少なくとも1種の非磁性膜からなる3層以上 の多層膜から構成することにより可能となる。 3層から なる多層膜を例にとると、磁性膜が2層の場合は磁性膜 の構造と磁気特性が異なる膜を直接接触して形成する か、もしくは非磁性膜を介して形成することにより、両 者の磁性膜中に存在する磁壁が互いに相互作用を及ぼす ことになる。磁性膜の種類を適当に選ぶことにより、こ の相互作用があるために外部磁界中でも磁壁の移動が抑 制される。また磁性膜を2層に分割することにより、磁 壁間の平均距離が減少し、砂区が微細化されるため、ノ イズ低減が可能になる。このような組み合わせの磁性膜 として、組成が異なる2種類の磁性膜であって両者の磁 気特性がいずれも保磁力が200e以下の敏磁性膜、あ るいは保磁力が1000e以上の硬磁性膜と保磁力が2 ○○e以下の軟砂性膜の組み合わせが可能である。この ような硬磁性膜としては、Co、Coを主成分とする台 金. Fe-Pt系台金、Sm-Co系合金、Nd-Fe 系合金が良い。 磁性膜が 1 層の場合は、非磁性膜の材料 を選ぶことにより、磁性膜の微細構造が変化することに より歴区の微細化が可能になりノイズが低減される。

【0009】媒体表面を平坦化するためには、裏打磁性 膜の表面を平坦化することが必要不可欠である。一般 に、垂直磁気記録においてヘッドの記録効率を上げるた めには、裏打磁性膜の厚さは1μm以上と厚いことが望 ましいとされている。同一材料でこのような厚い膜を形 成すると、順形成の過程で膜の構造的な揺らぎが膜厚の **始大につれて拡大するため、 哀面の起伏が増大する。 こ** の問題に対しては、順を多層化することにより抑制する ことができる。特に順の種類が磁性膜と非磁性膜、ある いは多緒品膜と非磁性膜、金属膜と非金属膜のような異 程の組み合わせを選択することで、より望ましい効果が 得られる。

【0010】20Gb/in'以上の面記録密度を実現 するためには、磁気配録鉄管におけるヘッドと磁気配録 媒体表面の距離を20nm以下にすることが必要であ る。このためには、媒体表面の起伏Raをクリアランス を考慮すると5nm以下としなければならず、このため には裏打磁性膜の表面起伏Raはこの値以下にしなけれ ばならない。裏打磁性膜の全膜厚として10 mm以上も 原理的には可能であるが、媒体表面の起伏Raを5nm 以下とするためには、裏打碰性膜の全膜厚は最大でも5 μm. 望ましくは200 n m以下とすることが必要であ る。また。表面平坦化のためには膜厚は小さいほど良い が垂直磁気記録における裏打磁性膜のメリットを出すた めには少なくとも10 nmは必要である。したがって空 ましい順厚の範囲は10nm以上5µm以下、さらに望 ましくは30nm以上200nm以下である。

【0011】2層量直媒体の高周波応答性を改善するた めには、垂直媒体において大きな体債を占める裏打磁性 ことが必要である。これは裏打磁性膜を少なくとも1種 50 膜の高周波応答性を改善することが必要である。高周波 応答性を低下させる主な原因には、磁気記録動作の際に 発生する過電流損失が関連しており、これを防ぐために は裏打磁性膜中で発生する過電液を低減することが有効 である。このためには、電気抵抗を高くする必要があ り、電気抵抗の高い磁性膜を採用するとともに多層化に よってさらに電気抵抗の高い非磁性膜、望ましくは電気 絶練膜を導入することが有効である。

【0012】このような特性を持つ非磁性膜材料として は、Tェ、Hf、2g、Mnもしくはこれちの元素を主 成分とする合金金属、Ge、S:60くはこれらの元素 10 00°Cの条件で形成した。 を主成分とする半金属、あるいは酸化物、炭化物、ほう 化物、窒化物から選ばれた化合物が良い。酸化物として SiO, Al,O, ZrO, MgO. CaO及びこれ ちの酸化物の混晶酸化物が、炭化物としてT1C、2r C. HIC, SiC, B.C及びこれらの混晶炭化物 が、窒化物としてTIN、ZIN、HIN、SIN。及 びこれらの混晶室化物が、ほう化物としてT・B2, 乙 rB₂, HfB₃. LaB₃, CeB₄. YB₃及びこれち の混晶ほう化物が、望ましい。また磁性膜としては、F $b-X \{X=Zr, T_1, Hf, Mo, W\}, N_1-$ Co-Y (Y=Zr, Ti. Hf, Mo, W), Fe-Si-2(2=B, A!) 合金膜がより望ましい。 これ ちの磁性膜は一般に微細構造が非晶質であるため、平坦 な表面を持つ膜を得る点でも望ましい。

【0013】とのような構造を持つ裏打磁性膜の上に形 成する垂直磁化膜としては、CoCr. CoCrTa, CoCrPt、CoCrPtTaなどのCo基合金垂直 磁化膜、Pt/Co, Pd/Co, Pt/Co合金, P d/Co台金などの多層膜垂直磁化膜、TbFeCo, FePtなどの非晶質もしくは微結晶垂直磁化膜のいず れも可能である。また、裏打磁性膜と垂直磁化膜の間に 必要に応じて機構造制御用の中間層を導入することも可 館である。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発の実施 の形態を説明する。

[実施の形態1]直径2. 5インチのガラス基板を用い て、直流マグネトロンスパッタ法によって、図1に示す **新面構造を持つ垂直磁気記録媒体を作製した。芸板11 40 【表1】** 上に、第1層12を150mm厚、第2層13を10m

m厚、及び第3層14の厚さが150nmの3層からな る裏打磁性膜を形成し、その上に垂直磁化膜15を25 nm. 保護膜16を5nmの厚さこの順序で形成した。 第1層用にはNi-20at%Feターゲット. 第2層 用にはHfターゲット、第3層用にはCo-5at%N b-5at%Zrターゲット、垂直磁化膜用にはCo-20at%Cr-10at%Pt. 保護膜用にはカーボ ンターゲットを用いた。スパッタのArガス圧力3mT orr、スパッターパワー10W/cm⁴. 芸板温度3

【0015】同様な条件で、第2層をTi, 2r、M n. Ti-30at%Hf. 2r-45at%Hf, M n-10at%Zr, Ge. Si, Si-25at%G e. Si-5at%Mn. SiO₂, Al₂O₂, 2r Oz, MgO, CaO. TiC. ZrC, HfC, B .C. SiC, T.B., ZrB., HfB., LaB. CeB. YB. TIN. ZrN, HfN, Si, N. & した以外は前記と同様な垂直磁気記録媒体を作製した。 【0016】比較試料として、厚さ300nmのN1e-N:パーマロイ膜等よりも電気抵抗の高いCo-N 20 20at%Feパーマロイの単層からなる裏打磁性膜を ガラス基板上に形成し、垂直磁化膜が25nm厚のCo -20at%Cr-10at%Pt. 保護膜が5nm厚 さのカーボンからなる試料を同様のスパッタ条件で作成 した。なお、単独の膜形成を行った場合の150nm厚 のNi-20at%Fe膜及びCo-5at%Nb-5 at%2r膜の保磁力はそれぞれ30eと10eであっ

> 【0017】 これらの試料の表面起伏Raを原子間力疑 微鏡、記録再生特性を記録再生分離型の磁気ヘッドを用 いて測定した。記録ヘッドのギャップ長は0.2μm、 再生用の巨大磁気抵抗効果型 (GMR) ヘッドのシール F間隔は0.15 mm、測定時のスペーシングは0.0 3 µmとした。20 kFC Iの磁気配線を行なった場合 の媒体のS/Nは、比較試料のS/Nに対する相対値と して測定した。また高周波記録特性は30MH2で記録 したときの再生出力と300MH2で記録したときの再 生出力の比率として測定した。 これらの測定結果を表 1 に示す。

[0018]

以符音号	第2階の材料	表面起伏(m)	SN (相対数)	CHAMPA JOHN
ı	HX	1,6	2.8	0.98
3	Ti	2.1	2.9	0.95
3	2 2 r	2.3	2,3	0.98
4	Nda	3.1	3.0	0.97
\$	75-30 	1.2	2.1	0.96
6	Zr-43m9311	1.0	29	0.94
7	hán-tómrfóZr	2.0	2.8	0.93
8	(Je	2.2	1.5	0.94
9 .	St	1.8	• 8	0.94
10	51-25at%Oc	1.4	1.7	Ç.93
13	S1-591%&60	1.9	1.5	0.98
72	SIO2	2.1	2.2	0.97
13	A2200	7.3	2.0	0.96
14	ZrOZ	1.6	1.9	0.93
15	MEO	1.9	1.0	0.98
16	CAD	2.3	2.0	0.92
17	TiC	2.1	2.2	0.95
18	Z-C	1.6	2.0	0.86
19	HAC	20	21	0.87
20	B4C	1.6	1,4	0.88
21	SiC	2.6	2.6	0.90
22	TiB2	2.2	20	0.82
23	21-62	2.6	1.5	0.54
24	HDD3	2.1	1.5	0.83
25	LaD6	3.1	1.2	0.79
26	Ce86	3.5	1.3	0.78
27	YB4	3.4	1.5	0.79
28	את	2.9	2.0	0.81
29	ZrN	2.8	2.4	0.80
30	HUN	1.6	20	0.88
31	Si3Ni4	1.5	2.8	0.93
*	(Fe-2014999)	7.2	1.0 (共和国)	0.65

【10019】表1から、本実施の形態の垂直磁気記録媒 体は、比較例に比べて表面起伏Raが大幅に改善し、し かも媒体S/Nが向上しており、高密度磁気記録媒体と して望ましいことがわかった。また、高周波で記録した ときの再生信号の劣化も小さいため、高速の記録再生に 適していることが分かった。

7

【0020】本実施の形態で作製した磁気記録媒体を用 いて、再生素子としてGMRヘッドを用いたディスク直 径2. 5インチの磁気記録再生装置を作製した。面記録 密度20Gb/in*の条件でエラーレート10-*が確 保でき、超高密度記録再生装置として動作することを確 認した。

コン基板を用いて、直流マグネトロンスパッタ法によっ て、 図2 に示す断面構造を持つ垂直磁気記録媒体を作製 した。基板21上に、第1層22、第2層23 第3層 24. 及び第4層25の4層からなる裏打磁性験を形成 し、その上に垂直磁化膜26及びカーボン保護膜27を 形成した。第1層は厚さ10nmのZr-30at%C r膜、第2層は厚さ50nmのFe-50at%Pt 膜、第3層は厚さ10mmの5ょ膜、第4層は厚さ20

OnmのCo-6at%Nb-3at%Hf膜である。 30 %Pt-3at%Ta膜を用い、カーボン保護膜の厚さ は5 nmとした。スパッタのArガス圧力3mTor r. スパッターパワー10W/cm¹、基板温度310 *Cの条件で形成した。第2層の磁性膜の保磁力は2.8 KOe, 第4層の保磁力は1.80eであった。 【0022】同様の条件で、第2層の材料をSm-18 at%Co, Co-45at%Pt. Nd-20at% Fe-3at%B, Co-15at%Cr-15at% Pt. N:-25at%Co-4at%2rとした以外 は前記と同様の垂直磁気記録媒体を作製した。これら第 【0021】[実施の形態2]直径2.5インチのシリ 40 2層の顔の保磁力は、いずれも5000e以上であり、 硬磁気特性を示した。また. 比較試料として裏打磁性膜 が厚さ200nmの単独のCo-6at%Nb-3at %H f 膜である以外は同様の構造及び組成を持つ垂直磁 気記録媒体を作製した。とれらの磁気記録媒体の表面平 坦性Ra、媒体S/N、高周波記録特性を実施の形態1 と同様の条件で測定した。 測定結果を表2に示す。 [0023] 【表2】

盆科各号	第2層の材料	安运起伏(nm)	SVN (相対値)	高周被特性 (I300MHz/I30MFhz
1	Fe-50at%Pt	1.8	2.9	0.92
2.	Sm-18at%Co	1.4	2.8	0.92
3	Co-45at%PI	2.4	2.6	0.91
4	Nd-20at%Fe-3at%	B 1.9	3.0	0.94
5 .	Co- ISat%Cr-15ar9	zp. 2.6	2.5	0.92
6	Ni-25et%Co-4et%	Z ₂ 2.8	2,4	0.94
比较試料	(Co-6at%Nb-3at%)	FIF) 5.1	1.0 (比較值)	0.74

(5)

【0024】表2に示されているように、本真餡の形態 の垂直磁気記録媒体は、比較例に比べて表面平坦性R a. 媒体S/N. 高周波記録特性のいずれもが大幅に改 **書されており、高密度磁気記録媒体として望ましいこと** がわかった。

【0025】 [実施の形態3] 直径2. 5インチのガラ ス基板を用いて、直流マグネトロンスパッタ法によっ て. 図3に示す断面構造を持つ垂直磁気記録媒体を作製 した。基板31上に、第1層32、第2層33、第3層 34. 第4層35、第5層36、第6層37の6層から 20 なる裏打磁性膜を形成し、その上に垂直磁化膜38及び 保護験39を形成した。第1層用にTi-35at%C rターゲット、第2層用にFe-40at%Ptターゲ ット、第3厘用にGeターゲット、第4厘用にFe-2 at%Sェターゲット、第5座用にA1,0,ターゲッ ト、第6暦用にCo-6at%Nb-3at%Moター ゲット、垂直磁化膜用にCo-17at%Cr-lat %Y-3at%Taターゲット、保護瞬用にカーボンタ ーゲットをそれぞれ用いた。スパッタのArガス圧力3 mTorr、スパッターパワー15W/cm*、基板温 度265℃の条件で、第1層を20nm、第2層を50*

*nm、第3層を25nm、第4層を100nm、第5層 を5 nm、第6層を150 nm、垂直磁化膜を25 n m. カーボン保護膜を7mmの厚さ形成した。

【0026】第6層用のターゲットとしてCo-7at %Nb-3at%Hf, Co-5at%Nb-3at% Ti. Co-5at%Nb-3at%Hf, Co-4a t%Nb-2at%W, Ni-10at%Co-2at %Zr, N1-28at%Co-3at%T1. N1-5 a t%Co-4 a t%H1, N:-7 a t%Co-3 at%Mo, Ni-15at%Co-2at%W. Fe -3 a t % S i -2 a t % B, F e -4 a t % S i -3 a t %A!を用いた以外は前記と同様の条件で、同様な 措置の量直磁気記録媒体を作製した。更に、比較試料と して、厚さが300nmのCo-6at%Nb-3at %Moの単層磁性膜からなる裏打磁性膜の上に解記と同 様な垂直磁化膜と保護膜を形成した垂直磁気記録媒体を 作製した。実施の形態1と同様な方法で各媒体の表面平 坦性Ra、媒体S/N、高周波記録特性を比較した結果 を表3に示す。

[0027] 【表3】

試料冊号	第6層の材料 表面	i起伏(am)	S/N (松対値)	高周波特性 CT300MHz/T-20MGfs.)
ì	Co-6ct%Nb-3at%Mo	2.3	2.1	0.98
2	Co-7at%Nb-3at%Hf	2.1	2.0	0.97
3	Co-5at%Nb-3at%Ti	2.4	1.9	0.95
4	Co-5at%Nb-3at%Hf	2.0	1.9	0.96
5	Co-481%ND-221%W	2.6	2.3	0.98
6	Ni-10at%Co-2at%Zr	2.5	2.1	0.97
7	Ni-284t%Co-3at%T1	2.4	1.8	0.98
8	Ni-Sat %Co-4at %HIP	2.0	1.9	0.99
9	Ni-7at%Co-3at%Mo	2.8	1.7	0.96
10	Ni-15at &Co-2216W	2.5	2.3	0.97
11	Fe-3at %Si-22t %B	2.4	2.4	0.95
12	Fe-4at &Si-3at &Al	2,9	2.0	0.97
HEEREN	(Co-6at%Nb-3et%Hf)	5.3	1.0 (比较值)	0.41
	(

【0028】本実施の彩盤の磁気記録媒体は、比較例に 比べて表面平坦性Ra、媒体S/N、高周波記録特性が

に望ましいことがわかった。本真施の形態で作製した磁 気記録媒体を用いて、再生素子として磁気トンネル現象 大帽に改善されており、高密度磁気記録媒体としてさら 50 (TMR効果)を応用した高感度再生ヘッドを用いたデ

ィスク直径2. 5インチの磁気配録再生装置を作製し た。面記録密度50Gb/in'の条件でエラーレート 10一が確保でき、超高密度記録再生装置として動作す るととを確認した。

【0029】 [実施の形態4] 図4に示す筋面構造を持 つ垂直磁気記録媒体を作製した。ガラス基板41上に、 厚さ3nmの3S1O,・A1,O,混晶酸化物42と厚 さ30nmのFe-5at%S 1 膜43からなる標層膜 を10組繰り返して積層形成した。との上に、厚さが2 膜44を25nm、Co-20at%Cr-8at%P t-2at%Ta 垂直磁化膜45を3nm、Co-15 カーボン保護費47を5mm形成した。

*【0030】ここで、前記3S1O, - A1,O,提品酸 化物の代わりに、非磁性材料膜としてA1,0,・2 r O , MgO·CaO. SiO.·2rO, SiO.·Ca O. Ge-20at%Si. Ge-5at%Cr. S! -3 a t %Mn. T + Co., No., Tio. . Zr 。. . B., B.C, SiC, SiN,を用いた以外は同様 の垂直磁気記録媒体を作製した。更に、比較試料として 厚さ300nmの単層のFe-5at%S.膜を裏打磁 性膜に用いた垂直磁気記録媒体を作成した。これらの垂 0 n mのC o - 1 6 a t %C r - 3 a t %T a 垂直磁化 19 直越気記録媒体の表面平坦性R a、媒体S/N. 高周波 記録特性を実施の形態1と同様の条件で測定した。 測定 **結果を姦4に示す。**

> [0031] 【表4】

安全体法	非磁性材料模	表简起伏(nm)	S/N(相対値)	高原设符性 (I300MHz/I30MHz)
1	3SiO2 · AI2O3	1.8	1.8	0.99
2	A1203 - ZrO2	2.0	2.1	0.99
3	MsQ - CsQ	1.5	2.0	0.99
4	Si02 - 7:02	, t,7	1.7	0.99
5	_\$i02 · CeO	1.9	2.0	0.99
6	Ge-20at%Si	2.0	1.9	0.98
7	Go-Sat9ECt	2.1	1.8	0.99
8	Si-3at%&n	2.0	2.0	0.99
P	TiC0.7ND.3	1.9	1.9	0.97
10	Ti0.82-0.282	1.8	2.1	0.99
11	ReC	1.7	2.2	0.98
12	SiC	1.6	1.9	0.99
13	Si3N4	1.7	2.2	0.99
比較例	なし	6.5	i.0 (比較值)	0.46

【0032】表4に示されているように、本真餡の形態 の垂直磁気記録媒体は、比較例に比べて表面平坦性R a. 媒体S/N. 高周波記録特性のいずれもが大幅に改 書されており、高密度磁気記録媒体として望ましいこと がわかった。

【0033】 [実施の形態5] 実施の形態4で試作した 試料番号13の垂直磁気記録媒体と巨大磁気抵抗効果

(GMR)を用いた高感度再生素子を持つ録再分館へっ ドを用いて磁気記録再生装置を作製した。磁気記録再生 40 袋置は、図5 (a) に鉄略平面図を、図5 (b) にその A-A断面図を示すように、磁気記録媒体51. これを 回転駆動する磁気記録媒体駆動部52、記録ヘッド及び 再生ヘッドを備える磁気ヘッド53、磁気ヘッド駆動部 54. 磁気ヘッドの記録再生信号を処理する信号処理部 5 5 等を有してなる国知の構成を持つ磁気記録再生装置

【0034】記録ヘッドのトラック帽をO. 4μm, 再 生用のGMRヘッド素子のトラック帽をO.32μm、 ヘッドと磁気記録媒体のスペーシングを15nmとし

た。信号処理としてEEPR4方式を採用し、55Gb /in'の面記録密度の条件で装置を動作させたとこ る。10~"以下の誤り率が得られた。

[0035]

【発明の効果】本発明によれば、垂直磁気記録媒体の衰 面平坦性、媒体S/N、高周波記録特性を改善すること ができ、この結果、高速で高密度磁気記録が可能な磁気 ディスク装置を得ることができる。特に、20Gb/1 n'以上の高密度磁気記録が可能となり、装置の小型化 や大容置化が容易になる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明による磁気記録媒体の一例の新面図。
- 【図2】本発明による磁気記録媒体の一例の断面図。
- 【図3】本発明による磁気記録媒体の一例の新面図。
- 【図4】本発明による磁気記録媒体の一例の断面図。
- 【図5】磁気記録再生整置の概略図。

【符号の説明】

11…基板、12…磁性膜、13…非磁性膜、14…磁 50 铨獎. 15…垂直磁化膜. 16…保證獎、21… 墓板、

REST AVAILABLE COPY

(8)

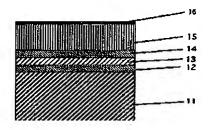
特闘2000-348327

1

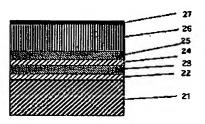
22…非磁性膜。23…硬磁性膜、24…非磁性膜、25…軟磁性膜。26…垂直磁化膜、27…保腔膜。31 …基板、32…非磁性膜。33…硬磁性膜、34…非磁性膜。35…軟磁性膜、36…非磁性膜、37…軟磁性 膜。38…垂直磁化膜、39…保腔膜。41…基板、4*

*2…非磁性膜、43…磁性膜、44…垂直磁化膜、45 …垂直磁化膜、46…垂直磁化膜、47…保部膜、51 …磁気記録媒体、52…磁気記録媒体駆動部、53…磁 気ヘッド、54…磁気ヘッド駆動部、55…信号処理部

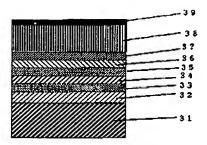
[図1]



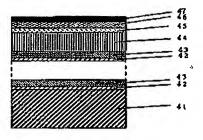
[図2]



[図3]



[24]

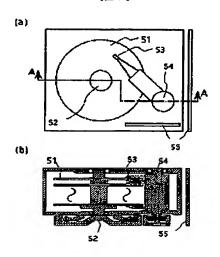


BEST AVAILABLE COPY

(9)

特闘2000-348327

[図5]



51...避氧配焊維件 52...避免記集條件配款部 53.確望ヘッド 54. 確安ヘッド契約部 55...信号处理部

フロントページの続き

(72)発明者 平山 義幸

東京都国分寺市京欧ヶ径一丁目280各地

株式会社日立製作所中央研究所内

(72) 発明者 菊川 敦

東京都国分寺市京恋ヶ径一丁目280香地 株式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 吉田 和锐

東京都国分寺市京欧ヶ窟一丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

Fターム(参考) 50006 8801 8807 CA01 CA03 CA05 CA06 DA03 DA08 FA09

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Помить

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.